

水位传感器

TE在设计制造水位传感器方面拥有多年的经验，是水资源监控市场领先的传感器供应商。我们的隔离式压力传感器为客户提供独特的解决方案和可靠的产品性能。TE的水位传感器从量程、精度，到材质和引线连接都可以按照客户要求定制。无论是数字输出，还是模拟输出，我们的传感器都易于适用各种数据系统。此外，客户还可以选择使用带内存的自供电产品。我们的CTD型作为改善和保护水资源的关键，可测量电导率，温度和水深。



TruBlue数据记录仪



**MEAS TruBluei记录仪 555液位
575气压, 585 CTD**

| | |
|--------|---|
| 精度 | ±0.05% FS TEB (TruBlue 555, 575, 585) 读数的1%或 20 μs/cm (TruBlue 585) |
| 量程 | 0~692 ft (TruBlue 555, 585) 8~16 psia (TruBlue 575) 5~200,000 μs/cm (TruBlue 585) |
| 过载量程 | 2倍 (TruBlue 555, 585) 32 psia (TruBlue 575) |
| 输出 | RS-485, SDI-12 |
| 数据记录内存 | 8 MB |
| 工作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 尺寸(mm) | Φ19 x 390 |
| 典型应用 | 地下水监控, 地表水监控, 海洋研究, 大气压力 监控 |



**MEAS TruBluei记录仪 255
液位**

| | |
|--------|--|
| 精度 | 0.05% FS TEB |
| 量程 | 0~658 ft H ₂ O |
| 过载量程 | 3倍 |
| 输出 | RS-485, SDI-12 |
| 数据记录内存 | 8 MB或56 MB |
| 工作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 尺寸(mm) | Φ19 x 222 |
| 典型应用 | 洪水和暴风雨监控, 波浪研究和快速 采样, 微水和泵测试, 含水层特征 |



MEAS TruBluei记录仪 275气压

| | |
|--------|----------------|
| 精度 | 0.05% FS TEB |
| 量程 | 8~16 psia |
| 过载量程 | 3倍 |
| 输出 | RS-485, SDI-12 |
| 数据记录内存 | 8 MB或56 MB |
| 工作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 尺寸(mm) | Φ19 x 222 |
| 典型应用 | 大气压力监控 |

数字输出水位传感器



MEAS KPSI 500, 501

| | |
|--------|--|
| 精度 | ±0.05% FS TEB (KPSI 500) ±0.01 ft H ₂ O (KPSI 501) |
| 量程 | 10~230 ft (KPSI 500) 10~50 ft (KPSI 501) |
| 过载量程 | 2倍 |
| 输出 | SDI-12m, RS-485 |
| 工作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 尺寸(mm) | Φ25.4 x 197 |
| 典型应用 | 地下水监控, 地表水监控, 海洋 研究 |



MEAS KPSI 351,353,355

| | |
|--------|--|
| 精度 | ±0.01 ft H ₂ O (KPSI 351) ±0.10% FS TEB (KPSI 353) ±0.05% FS TEB (KPSI 355) |
| 量程 | 10~50 ft (KPSI 351) 10~230 ft (KPSI 353, 355) |
| 过载量程 | 2倍 |
| 输出 | SDI-12, RS-485 |
| 工作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 尺寸(mm) | Φ19 x 243 |
| 典型应用 | 地下水监控, 地表水监控, 海洋 研究 |

数字输出温度传感器



MEAS KPSI 380

| | |
|--------|------------------------------|
| 精度 | ±0.1°C |
| 量程 | -20°C ~ 60°C |
| 连接 | 顶端开孔 |
| 输出 | SDI-12, RS-485 |
| 工作温度 | -20°C ~ 60°C |
| 尺寸(mm) | Φ19 x 127 |
| 典型应用 | 地下水监控, 地表水监控, 暴风 雨, 大坝和泄洪 |

模拟输出水位传感器

外径1"



MEAS KPSI 700, 710, 720

| | |
|--------|---|
| 精度 | ±1.00%, ±0.50%, ±0.25% FSO |
| 量程 | 2.3~700 ft H ₂ O (表压) 10~700 ft H ₂ O (密封压) 35~700 ft H ₂ O (绝压) |
| 过载量程 | 2倍 |
| 输出 | 4~20 mA, 0~5 Vdc, 0~2.5 Vdc, 0~4 Vdc, 0~10 Vdc, 1.5~7.5 Vdc |
| 工作温度 | -20°C~60°C |
| 尺寸(mm) | ∅25.4 x 86.6 |
| 典型应用 | 地下水监控, 地表水监控, 海洋研究, 泵控制, 抽水站, 垃圾渗滤液 |
| 认证 | CE, WEEE, RoHS; UL和FM (本质安全) |



MEAS KPSI 730, 735

| | |
|--------|---|
| 精度 | ±0.10%, ±0.05% FSO |
| 量程 | 5~700 ft H ₂ O (表压, KPSI 730) 0~5 到 700 ft H ₂ O (密封压, 绝压: KPSI 730) 6~700 ft H ₂ O (表压, KPSI 735) |
| 过载量程 | 2倍 |
| 输出 | 4~20 mA, 0~5 Vdc, 0~2.5 Vdc, 0~4 Vdc, 0~10 Vdc, 1.5~7.5 Vdc |
| 工作温度 | -20°C~60°C |
| 尺寸(mm) | ∅25.4 x 86.6 |
| 典型应用 | 地下水监控, 地表水监控, 海洋研究, 泵控制, 抽水站, 垃圾渗滤液 |
| 认证 | CE, WEEE, RoHS; UL和FM (本质安全) |

外径0.75"



MEAS KPSI 320, 330, 335, 342

| | |
|--------|--|
| 精度 | ±0.10%, ±0.05% FSO (KPSI 330, 335) ±0.25% FSO (KPSI 320) ±0.25% FS TEB (KPSI 342) |
| 量程 | 5~700 ft H ₂ O (表压, KPSI 320, 330, 335) 10~700 ft H ₂ O (表压, KPSI 342) 0~5 到 700 ft H ₂ O (密封压, KPSI 330, 342) 10~700 ft H ₂ O (密封压, KPSI 320) 35~700 ft H ₂ O (绝压, KPSI 320, 330, 342) |
| 过载量程 | 2倍 |
| 输出 | 4~20 mA, 0~5 Vdc, 0~2.5 Vdc, 0~4 Vdc, 0~10 Vdc, 1.5~7.5 Vdc (KPSI 320, 330, 335), 4~20 mA (KPSI 342) |
| 工作温度 | -20°C~60°C (KPSI 320, 330, 335) -20°C~85°C (KPSI 342) |
| 尺寸(mm) | ∅19 x 151 |
| 典型应用 | 地下水监控, 地表水监控, 海洋研究, 泵控制, 抽水站, 垃圾填埋场渗滤液、取水前池和尾池监控 |
| 认证 | CE, WEEE, RoHS; UL和FM (本质安全)(KPSI 320, 330, 335), CE, WEEE, RoHS (KPSI 342) |



MEAS KPSI 300DS

| | |
|--------|--|
| 精度 | ±0.50% FSO |
| 量程 | 700~6921 ft H ₂ O |
| 过载量程 | 2倍 |
| 输出 | 4~20 mA, 0~5 Vdc, 0~2.5 Vdc, 0~4 Vdc, 0~10 Vdc, 1.5~7.5 Vdc |
| 工作温度 | -20°C~60°C |
| 尺寸(mm) | ∅19 x 215 |
| 典型应用 | 井下, 液位控制, 泵控制 |
| 认证 | CE, WEEE, RoHS |

水位传感器

OEM水位传感器



MEAS KPSI 705

| | |
|--------|---|
| 精度 | ±0.25% FSO |
| 选项 | 可选ETFE |
| 量程 | 6~115 ft H ₂ O |
| 过载量程 | 2倍 |
| 输出 | 4~20 mA, 0~5 Vdc, 0~2.5 Vdc, 0~4 Vdc, 0~10 Vdc, 1.5~7.5 Vdc |
| 工作温度 | -20°C~60°C |
| 尺寸(mm) | Φ25.4 x 86.6 |
| 典型应用 | 废水, 抽水站, 泵控制, 泥浆液位, 水箱液位 |
| 认证 | CE, WEEE, RoHS; UL 和FM (本质安全) |



MEAS KPSI 745, 750

| | |
|--------|---|
| 精度 | ±0.25% FSO |
| 选项 | 可选带支架 (KPSI 745) |
| 量程 | 10~115 ft H ₂ O |
| 过载量程 | 2倍 |
| 输出 | 4~20 mA, 0~5 Vdc, 0~2.5 Vdc, 0~4 Vdc, 0~10 Vdc, 1.5~7.5 Vdc |
| 工作温度 | -20°C~60°C |
| 尺寸(mm) | KPSI 750: Φ104.1 x 279.4 KPSI 745: Φ88.9 x 279.4 (带支架) Φ88.9 x 253.3 (不带支架) |
| 典型应用 | 废水, 抽水站, 泵控制, 泥浆液位, 水箱液位 |
| 认证 | CE, WEEE, RoHS; UL 和FM (本质安全) |



MEAS LTA, LT系列

| | |
|--------|--|
| 精度 | ±0.25% FSO |
| 选项 | 可选防雷击保护 |
| 量程 | 0~1 psi 到 300 psi |
| 过载量程 | 2倍 |
| 输出 | 4~20 mA |
| 工作温度 | -20°C~60°C |
| 尺寸(mm) | LTA: Φ25.4 x 93.0 LT: Φ25.4 x 170.5 (视过程连接而定) |
| 典型应用 | 泵控制, 水箱液位, 垃圾渗滤液监控, 排水泵, 抽水站, 潜水舱液位, 液体管道压力, 泥浆罐液位, 废水 |
| 认证 | CE, WEEE, RoHS; 可选UL, CUL和FM (本质安全) |



MEAS LTB, LTR系列

| | |
|--------|--|
| 精度 | ±0.25% FSO |
| 选项 | 可选防雷击保护 |
| 量程 | 0~11.5, 23.1, 34.6, 69.2, 115.4 ft H ₂ O |
| 过载量程 | 2倍 |
| 输出 | 4~20 mA, 0~5 Vdc, 0~10 Vdc, 0~2.5 Vdc, 0~4 Vdc, 1.5~7.5 Vdc |
| 工作温度 | -20°C~60°C |
| 尺寸(mm) | LTB: Φ104.1 x 206.5 LTR: Φ287.1 (带压模成型导管) Φ253.5 (带轴封导管) |
| 典型应用 | 泵控制, 水箱液位, 垃圾渗滤液监控, 排水泵, 抽水站, 潜水舱液位, 液体管道压力, 泥浆罐液位, 废水 |
| 认证 | CE, WEEE, RoHS; 可选UL, CUL和FM (本质安全) |

非投入式压力传感器



MEAS KPSI 27, 28

| | |
|--------|---|
| 精度 | ±0.5%, ±0.25% |
| 选项 | 可选IP68 |
| 量程 | 1~300 psi (通孔) 5~2000 psi (密封) 15~2000 psi (绝压) |
| 过载量程 | 2倍 |
| 输出 | 4~20 mA, 0~5 Vdc, 0~10 Vdc, 0~2.5 Vdc, 0~4 Vdc, 1.5~7.5 Vdc |
| 工作温度 | -20°C~60°C |
| 尺寸(mm) | Φ25.4 x 86.6 |
| 典型应用 | 线性压力监控, 泵和提水站, 泵控制, 罐内液位监控, 地下水研究 |
| 认证 | CE, WEEE, RoHS, UL和FM (本质安全) |



MEAS KPSI 30

| | |
|--------|---|
| 精度 | ±0.1% |
| 选项 | 可选IP68 |
| 量程 | 2~300 psi (通孔) 5~500 psi (密封, 绝压) |
| 过载量程 | 2倍 |
| 输出 | 4~20 mA, 0~5 Vdc, 0~10 Vdc, 0~2.5 Vdc, 0~4 Vdc, 1.5~7.5 Vdc |
| 工作温度 | -20°C~60°C |
| 尺寸(mm) | Φ25.4 x 86.6 |
| 典型应用 | 线性压力监控, 泵和提水站, 泵控制, 罐内液位监控, 地下水研究 |
| 认证 | CE, WEEE, RoHS, UL和FM (本质安全) |

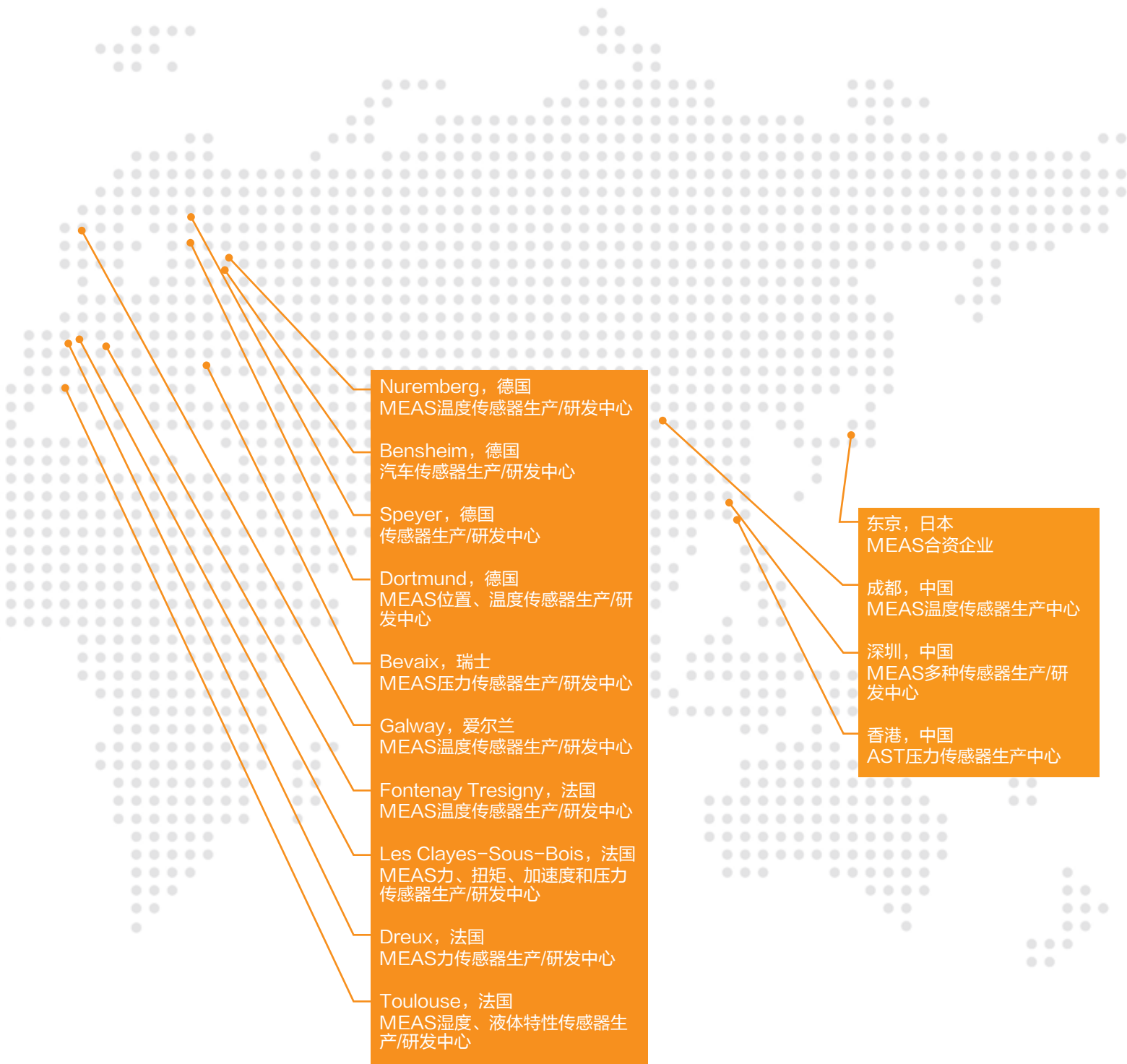
EVERY CONNECTION COUNTS

TE Connectivity是全球技术领先的连接器和传感器设计与制造商，提供的连接和传感解决方案为当今日益紧密连接的世界来说至关重要。

我们的连接和传感方案无处不在!



TE设计、制造和运输的产品、系统和解决方案服务于150多个国家和地区。遍布全球的服务让我们能够与客户紧密合作，及时发现并响应当地需求，为其提供优质、高效和创新的服务。



Nuremberg, 德国
MEAS温度传感器生产/研发中心

Bensheim, 德国
汽车传感器生产/研发中心

Speyer, 德国
传感器生产/研发中心

Dortmund, 德国
MEAS位置、温度传感器生产/研发中心

Bevaix, 瑞士
MEAS压力传感器生产/研发中心

Galway, 爱尔兰
MEAS温度传感器生产/研发中心

Fontenay Tresigny, 法国
MEAS温度传感器生产/研发中心

Les Clayes-Sous-Bois, 法国
MEAS力、扭矩、加速度和压力传感器生产/研发中心

Dreux, 法国
MEAS力传感器生产/研发中心

Toulouse, 法国
MEAS湿度、液体特性传感器生产/研发中心

东京, 日本
MEAS合资企业

成都, 中国
MEAS温度传感器生产中心

深圳, 中国
MEAS多种传感器生产/研发中心

香港, 中国
AST压力传感器生产中心

校正

测试确认传感器的输出对特定的输入值在规定的范围内

补偿温度范围

传感器的热零点漂移和热灵敏度漂移满足参数要求的温度范围

DeviceNet™

用于工业自动化的设备层网络

激励

激励标准传感器的推荐电压

满量程输出 (FSO)

传感器输出的最小值和最大值之间的范围

迟滞

传感器在常温下正向(输入量增大)和反向(输入量减小)行程间输出-输入特性曲线不一致的程度,通常用这两条曲线之间的最大差值 Δ MAX与满量程输出的百分比表示

固有频率

传感器元件对特定输入产生谐振并以最大位移作为回应的频率

非线性误差

在规定条件下,传感器校准曲线与拟合直线间的最大偏差(Δ Ymax)与满量程输出(Y)的百分比

非重复性

传感器在相同条件下多次测试所得特性曲线的不一致程度

工作温度

传感器正常工作温度范围,超出该范围时将导致传感器不能正常工作

过载极限

传感器不会受到损坏的最大输入

即插即用

采用供电和信号线连接到仪器后即可满足终端用户所需校正性能标准的传感器设计

实际有效值

RMS值实际就是有效值,就是一组统计数据的平方的平均值的平方根。

密封

传感器采用封装方法进行防潮。最理想的方法为气密封,通常采用焊接、钎焊、玻璃或其它可接受的制造过程将独立部分连接到一起。另外一种普通密封方法为环氧封装,通过胶粘剂或灌封化合物连接各部分,以减少水分侵入传感器

灵敏度

每单位物理参数变化所引起的传感器输出线性或非线性变化

热灵敏度漂移 (TSS)

由于温度的变化而引起的灵敏度漂移

热零点漂移 (TZS)

由于温度变化而引起的零点漂移

总误差带 (TEB)

TEB结合了传感器在测量量程和工作温度范围内所有可能出现的误差,一般用百分数表示

| | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| ABS: 防抱死刹车系统 | IEEE: 电气和电子工程师协会 | PSI: 磅 / 平方英寸 |
| AC: 交流 | IEPE: 压电集成电路 | PTFE: 聚四氟乙烯 |
| ANSI: 美国国家标准协会 | IP: 电荷输出型 | PUDF: 公开使用数据文件 |
| ASIC: 应用型专用集成电路 | ISO: 国际标准化组织 | PWM: 脉冲宽度调制 |
| ATEX: 欧洲防爆认证 | ITAR: 国际武器贸易条例 | R&D: 研究与开发 |
| BOP: 防喷器 | kHz: 千赫兹 | RDT&E: 研究, 研发, 测试与评估 |
| CAN: 控制器局域网 | LED: 发光二极管 | RFI: 射频干扰 |
| CE: 欧盟安全认证 | LIN: 局域互连网络 | RH: 相对湿度 |
| CENELEC: 欧洲电工委员会认证 | LVD: 低电平指令 | RMS: 均方根 |
| CSA: 加拿大标准协会认证 | LVDT: 线性可变差动变压器 | RoHS: 有害物质禁用指令 |
| CT: 计算机X光断层扫描仪 | mA: 毫安 | RPM: 每分钟转动次数 |
| CUL: 加拿大安全认证 | MAF: 空气流量计 | RTD: 热电阻 |
| DC: 直流 | mbar: 毫巴 | RTU: 远程终端 |
| DCS: 分布式控制系统 | MCR: 主控室 | RVDT: 角度可变差动变压器 |
| DTC: 数字温度补偿 | MEMS: 微机电系统 | SAE: 自动化工程协会 |
| ECU: 发动机控制器 | mHz: 兆赫兹 | SCADA: 数据采集与监控系统 |
| DEF: 柴油机废气处理液 | mm: 毫米 | SCR: 选择性催化还原 |
| EGR: 废气再循环 | MQS: 军用质量标准 | SDI-12: 串行数据接口为1200波特 |
| EMC: 电磁兼容 | MR: 磁阻 | SMD: 表面贴装元件 |
| EMI: 电磁干扰 | mV: 毫伏 | SPDT: 单刀双掷开关 |
| ESA: 欧洲太空总署 | NAV: 导航 | SpO ₂ : 血氧浓度 |
| FLS: 现场可加载软件 | NASA: 美国国家航空和宇宙航行局 | SPDT: 单刀双掷开关 |
| FM: 美国工厂互检业务协会认证 | NEMA: 美国电气制造商协会 | SPI: 串行外设接口 |
| FPGA: 现场可编程门阵列 | NIST: 国家标准技术局 | SPST: 单刀单掷开关 |
| FS: 满量程 | NOx: 氮氧化物 | T&M: 测试测量 |
| FSO: 满量程输出 | NPT: 美国标准管螺纹 | TDFN: 扁平无引脚封装方式 |
| FT LBS: 英尺磅 | NSF: 国家科学基金会 | TPMS: 轮胎压力监控系统 |
| GPS: 全球定位系统 | NTC: 负温度系数 | TSYS: 温度系统传感器 |
| HUMS: 健康和使用的监测系统 | OEM: 设备制造厂商 | TEB: 总误差带 |
| HVACR: 暖通空调及制冷 | PCB: 印刷电路板 | TE: TE Connectivity |
| HVD: 高电平指令 | PDF: 可移植文件格式 | TESS: TE 传感器解决方案 |
| HZ: 赫兹 | PDM: 脉冲调制 | UL: 美国安全认证 |
| I ² C: 内部集成电路 | PE: 压电 | USB: 通用串行总线 |
| IEC: 国际电工委员会 | PLCD: 永磁直线位移传感器 | VDC: 直流电压 |
| IECEX: 国际电工委员会防爆电气产品认证体系 | PPS: 聚苯硫醚 | WEEE: 电子设备废弃物处理法 |

© 2016 TE Connectivity 所有下属关联公司。版权所有

Android 是 Google Inc. 公司的商标。

CANopen® 是 CAN in Automation 的注册商标。

DeviceNet™ 是 ODVA, Inc. 公司的商标。

IOS 是 Cisco 公司在美国和其它国家的商标或注册商标, 并被许可使用。

Linux® 是 Linus Torvalds 公司在美国和其它国家的注册商标。

Noryl® 是 Sabic Innovative Plastics IP BV 公司的注册商标。

Pmod 是 Diligent Inc. 公司的商标, 并被许可使用。

Accustar, ATEXIS, DEUTSCH TruBlue, KPSI, Microfused, UltraStable, IdentiCal, Krystal Bond, Measurement Specialties, measurement SPECIALTIES (标识), MEAS, American Sensor Technologies, AST, TE Connectivity, TE connectivity (标识), 和 TE (标识) 是 TE Connectivity 所有下属关联公司的商标。

其它标识、产品和公司名称可能是各自所有人拥有的商标。

TE已尽全力确保本文的准确性, 但TE并不保证本文不会出现任何纰漏, 对信息的准确性、正确性、可靠性及现行有效性, TE亦不做任何其它说明或担保。TE保留在不作任何通知的情况下, 对此处所含信息随时进行修改的权利, 并明确否认曾作出与此处信息相关的任何暗示性的保证, 包括但不限于对适用性或对于某个特定用途的适用性的任何暗示性保证。本文中的尺寸数据仅供参考, 如有变更, 恕不另行通知。规格如有更改, 恕不另行通知。有关最新尺寸和设计规格请咨询TE。



SMARTER SOLUTIONS START WITH TE SENSORS

te.com/sensors

© 2016 TE Connectivity. 版权所有。

SS-TS-TE100 02/2016

TE传感器解决方案

电话: 86 400 820 6015
86 755 33305088

网址: www.te.com